Rozkład zajęć dla studiów stacjonarnych I stopnia – semestr zimowy (2017Z)

SEMESTR V

PONIEDZIAŁEK / **Monday**

Grupa godz.	5IBM-M IBAME-151	5IBM-E	30m MTMX-151	31 MTIFO-151	32 MTWSP-151	33a ARAUT-151	33ip ARIPM-151	34 MTMKM-151	35 MTMIN-151	36	37 ARROB-151	38 MTESP-151	39 MTTMU-151
8^{15} - 9^{00}	**POROB** w. s. 14 GM 5 tygodni - zajęć		**Optical Fiber Technology** Lecture MCHTR 513	**OI1** w. s. 517				**WTP** w. I poł. sem. s. 603	**PMP** lab. s. 228		**PA2** lab. s. 227	**IP1** lab. s. 225	**EL3** lab. s. 405
9^{15} - 10^{00}								**ZAJ** proj. II poł. sem. s. 207, 225					
10^{15} - 11^{00}			**Fundamental of Photonics** Lecture MCHTR 422, 513	**OI1** ćw. s. 517			**MSI** w. s. 519	**UAP** w. s. 603					
11^{15} - 12^{00}	**EAMEB** w. s. 16 GM				**PA2** lab. s. 227	**EL3** lab. s. 405							**PMP** lab. s. 228
12^{15} - 13^{00}			**Foreign Language** Tutorial MCHTR 517						**TUM/TOE** w. s. 146		**MTL** proj. s. 420	**PRW** w. + p. s. 716	
13^{15} - 14^{00}	**BIOMA** w. s. 16 GM												
14^{00} - 15^{00}				**FOT** w. s. 517	**EL3** lab. s. 405	**SPC** w. s. 519	**SPC** w. s. 519	**NM1** w. I poł. sem. s. 422	**NM1** w. I poł. sem. s. 422		**SPC** w. s. 519	**PA2** lab. s. 227	**PTS** lab. II poł. sem. s. 137
15^{15} - 16^{00}	**LUP** 16:15-18:00 W + L s. 16, 425		**Electric metrology** Lecture MCHTR 517	**FOT** lab. s. 503					**TOE** proj. II poł. sem. s. 35				
16^{15} - 17^{00}	**ELE2** lab. s. 369 GE					**ZAJ** proj. II poł. sem. s. 207, 225		**NM2** proj. II. poł. sem. s. 422					
17^{15} - 18^{00}													

WTOREK / **Tuesday**

Grupa godz.	5IBM-M IBAME-151	5IBM-E	30m MTMX-151	31 MTIFO-151	32 MTWSP-151	33a ARAUT-151	33ip ARIPM-151	34 MTMKM-151	35 MTMIN-151		37 ARROB-151	38 MTESP-151	39 MTTMU-151
8^{15} - 9^{00}	**LUP** Lab. s. 425	**LAUR** lab. II poł. sem. s. 347 GM	**Fluid mechanics I** Tutorial	**FOT** w. s. 517		**MTL** proj. s. 420A	**MSI** proj. s. 308	**EL3** lab. od 7:45 s. 405					**ZAJ** proj. II poł. sem. s. 207, 225
9^{15} - 10^{00}													
10^{15} - 11^{00}	**Język obcy 5**			**Język obcy 5 – ćwiczenia** sale (206, 244)									
11^{15} - 12^{00}													
12^{15} - 13^{00}	**EAMEB** lab. s. 39, 405 GM		**Instrumental optics** Lecture MCHTR 146		**MEP** lab. s. 30, 237	**PMP** lab. s. 228	**PTS** lab. s. 308	**PA2** lab. s. 227	**PMP** – wykład (I połowa semestru) sala 11			**SMP** proj. II poł. sem. s. 233	**PMP** w. I – poł. sem. sala 11
13^{15} - 14^{00}	**LAUR** lab. II poł. sem. s. 347 GM								**TUM** lab. II poł. sem. s. 35				**PTS** lab. II poł. sem. s. 137
14^{15} - 15^{00}	**EAMEB** w. s. 16 GM				**TUM** w. s. 522								**WTM** w. II poł. sem. s. 140
15^{15} - 16^{00}						**PTS** lab. s. 308	**PA2** lab. s. 227	**WTP (2h)** ½ gr. II poł. sem. s. 605, 615, 625	**EL3** lab. s. 405				
16^{15} - 17^{00}	**KJUD** w. + lab. s. 16 GM							**NM2 (3h)** lab. ½ gr. I poł. sem. s. 605, 615					
17^{15} - 18^{00}													

Rozkład zajęć dla studiów stacjonarnych I stopnia – semestr zimowy (2017Z)

SEMESTR V

ŚRODA / Wednesday

Grupa godz.	5IBM-M IBAME-151	5IBM-E	30m MTMX-151	31 MTIFO-151	32 MTWSP-151	33a ARAUT-151	33ip ARIPM-151	34 MTMKM-151	35 MTMIN-151	36	37 ARROB-151	38 MTESP-151	39 MTTMU-151
8^{15} - 9^{00}	**ELE2** w. s. 162 GE		**Fluid mechanics I** Lecture 517	**EL3** lab. s. 405	**PMP** lab. s. 228	**PTS** w. I poł. sem. s. 519	**PTS** w. I poł. sem. s. 519	**UAP** lab. s. 605, 615			**PTS** w. I poł. sem. s. 519	**SMP** w. s. 146	**AKU** w. + lab. s. 206
9^{15} - 10^{00}													
10^{15} - 11^{00}	**TMENU** s. 202 GE		**Fundamentals of Semiconductor Technologies** 517 MCHTR			**UPA** w. I poł. sem. s. 336			**ELM** w. s. 519		**ZAJ proj.** II poł. sem. s. 207, 225		
11^{15} - 12^{00}							**PMP** lab. s. 228						**PA2** lab. s. 227
12^{15} - 13^{00}	**PO/MATLA** w. I poł. sem. s. 16 GM		**Fine Machine Design III** Lecture / Project MCHTR 603	**MTO** w. + l. s. 517, 504	**IS1** lab. s. 225	**UPA** wyk. I poł. sem. lab. II poł sem. s. 229			**ELM** lab. co 2 tyg. s. 405			**MATLA** w. I poł. sem. s. 16	
13^{15} - 14^{00}													
14^{00} - 15^{00}	**TLBIO** w. s. 16 GM		**Instrumental optics** Tutorial MCHTR 522	**PMP** wykład	**PMP** wykład	**PMP** – wykład (I połowa semestru) sala 11			**ZAJ** – wykład (I połowa semestru) sala 6				
15^{15} - 16^{00}					**ZAJ** proj. II poł. sem. s. 207, 225				**TOE** lab. 14:15 -16:00 II poł. sem. s. 129				
16^{15} - 17^{00}	**PO/DEPJO** w. s. 164 GE					**PA2** lab. godz. 14-17 od II poł. sem. s. 227					**EL3** lab. godz. 14-17 od II poł. sem. s. 405	**PMP** lab. godz. 14-17 od II poł. sem. s. 228	
17^{15} - 18^{00}													
18^{15} - 19^{00}													

CZWARTEK / Thursday

Grupa godz.	5IBM-M IBAME-151	5IBM-E	30m MTMX-151	31 MTIFO-151	32 MTWSP-151	33a ARAUT-151	33ip ARIPM-151	34 MTMKM-151	35 MTMIN-151	36	37 ARROB-151	38 MTESP-151	39 MTTMU-151
8^{15} - 9^{00}	**MATLA** lab. sem. s. 137	**EAMEB** lab. s. 39	**Fundamentals of Photonics** Lecture MCHTR 517	**ROB** - wykład sala 11					**ZAJ** proj. II poł. sem. s. 207, 225				**FRO** w. + l. s. 244
9^{15} - 10^{00}											**SPC** ćw. s. 336	**IP2** proj. s. 225	
10^{15} - 11^{00}		**MATLA** lab. sem. s. 137	**Foreign Language** Tutorial MCHTR 703	**PMP** lab. s. 228			**SPC** ćw. s. 336	**WTP** l. + p. ½ gr. s. 605, 615, 625	**ROB** – wykład sala 11				
11^{15} - 12^{00}	**ELE2** lab. s. 369 GE **LAUR** lab. II poł. sem. s. 347 GM				**MEP** w. s. 16	**SPC** ćw. s. 519	**EL3** lab. s. 405						
12^{15} - 13^{00}			**Opto-electronic Materials** Lecture / Lab MCHTR 513			**MTL** w. s. 519		**NWP** l. + p. s. 609, 620	**PTS** lab. II poł. sem. s. 137		**MTL** w. s. 519	**ZAJ** proj. II poł. sem. s. 207, 225	**GRK** w. + l. s. 140, 308
13^{15} - 14^{00}				**PA2** lab. s. 227									
14^{15} - 15^{00}	**ELE2** lab. s. 369 GE	**LUP** (lab. + p.)					**MEN** w. + p. I poł. s. 519 **ZAJ** proj. II poł. sem. s. 207, 225	**NM2** lab. ½ gr. I poł. sem. s. 605, 615	**PTS** w. + l. I poł. sem. s. 11, 137		**PMP** lab. s. 228	**EL3** lab. s. 405	**PTS** w. I poł. sem. s. 11
15^{15} - 16^{00}													
16^{15} - 17^{00}													
17^{15} - 18^{00}													

Rozkład zajęć dla studiów stacjonarnych I stopnia – semestr zimowy (2017Z)

SEMESTR V

PIĄTEK / Friday													
Grupa godz.	**5IBM-M** IBAME-151	**5IBM-E**	**30m** MTMX-151	**31** MTIFO-151	**32** MTWSP-151	**33a** ARAUT-151	**33ip** ARIPM-151	**34** MTMKM-151	**35** MTMIN-151	**36**	**37** ARROB-151	**38** MTESP-151	**39** MTTMU-151
8^{15} - 9^{00}	**MNUB** w. s. 105-AR		**Optical Fiber Technology** Lab. MCHTR 504								**PTS** lab. s. 308	**MTL** lab. sem. s. 137	
9^{15} - 10^{00}													
10^{15} - 11^{00}	**Język obcy 5**	**EAMEB** lab. s. 39, 405 GM	**Fundamentals of Photonics** Lab MCHTR 503/504	**Język obcy 5 – ćwiczenia** sale (206, 244, 716)									
11^{15} - 12^{00}													
12^{15} - 13^{00}				**ZAJ** proj. II poł. sem. s. 207, 225	**ZAJ** – wykład (I połowa semestru) sala 6				**PA2** lab. s. 227		**PTS** lab. s. 308	**MTL** lab. sem. s. 137	
13^{15} - 14^{00}		**LAUR** lab. II poł. sem. g. 11-14 s. 347 GM	**Contemporary Philosophy** Lecture MCHTR 14										
14^{00} - 15^{00}	**EAMEB** lab. g. 14-17 s. 39, 137, 405 GM	**ELE2** lab. s. 369 GE			**ANP** w. + l. s. 206, 225	**PTS** lab. s. 308		**PMP** lab. s. 228			**SSR** w. + lab. s. 336		
15^{15} - 16^{00}													
16^{15} - 17^{00}													
17^{15} - 18^{00}													

Przyjęte skróty:

Grupa 30:

BIOMA - Biomateriały
DEPJO - Detekcja promieniowania jonizującego
EAMEB - Elektroniczna aparatura medyczna
ELE2 - Elektronika 2
LAUR - Laboratorium podstaw automatyki i robotyki
LUP - Logiczne układy programowalne
MATLA - Wprowadzenie do programowania w MATLAB'ie
MES - Metoda elementów skończonych - zastosowania w bioinżynierii
MNUB - Metody numeryczne
POROB - Podstawy robotyki
TLBIO - Techniki laserowe w biomedycynie
TMENU - Techniki medycyny nuklearnej
WF - Wychowanie fizyczne

Pozostałe przedmioty:

AKU - Podstawy akustyki i elektroakustyki
AWP - Analiza wyników pomiarów
EL3 - Elektronika 3
ELM - Elementy i podzespoły mechatroniczne
FIB - Fizykomedyczne podstawy inżynierii biomedycznej
FOT - Podstawy fotoniki
FRO - Fotografia - systemy realizacji obrazu
GRK - Grafika komputerowa
IP1 - Informatyka w systemach pomiarowych 1
IP2 - Informatyka w systemach pomiarowych 2
IS1 - Informatyka w systemach pomiarowych 1
JAV - Programowanie obiektowe (JAVA)
JO5 - Język obcy 5
MEN - Metody numeryczne
MEP - Metrologia przemysłowa
MSI - Metody sztucznej inteligencji
MTL - Programowanie w systemie MatLab
MTM - Materiały funkcjonalne w urządzeniach mechatroniki
MTO - Materiałoznawstwo optoelektroniczne
NM1 - Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatroniki 1
NM2 - Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatroniki 2
OI1 - Optyka instrumentalna 1
PA2 - Podstawy automatyki 2
PMP - Podstawy mechaniki płynów
PRW - Przedmiot wariantowy
PSAiR - Przetwarzanie sygnałów IAiR
PTS - Przetwarzanie sygnałów
ROB - Robotyka
SMP - Systemy pomiarowe
SPC - Sterowanie procesów ciągłych
SSR - Sensoryka robotów
TUM - Technologia urządzeń mechatroniki
TOE - Technologia obwodów elektronicznych
UAP - Urządzenia automatyzacji produkcji
UPA - Urządzenia pomiarowe automatyki
WF - Wychowanie fizyczne 5
WTM - Wstęp do technik multimedialnych
WTP - Wybrane techniki pomiarów
ZAJ - Zarządzanie jakością